63

## ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕРМЕТАЛЛИДА ZnSb ПРИ ЛЕГИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТАМИ I ГРУППЫ

Прокофьева Л.В.  $^{1}$ , Федоров М.И.  $^{1,2}$  Шабалдин А.А.  $^{1}$ , Константинов П.П.  $^{1}$ ,

<sup>1</sup>Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе, <sup>2</sup>Университет ИТМО, Санкт Петербург, Россия

E-mail: <a href="mailto:lprokofieva496@gmail.com">lprokofieva496@gmail.com</a>

После того, как был исследован механизм легирования ZnSb значительными добавками атомов меди [1], встал вопрос, к каким изменениям в свойствах приводит уменьшение содержания Cu как при ее внедрении, так и при замещении малой части атомов Zn. Ссылаясь на [1], можно полагать, что именно эти образцы интересны как термоэлектрики. Для поиска эффективных составов выбрана область легирования с концентрацией примеси N 0.05-0.15 at.%, акцепторами являются Cu, и Ag в виде как избыточной добавки, так и бинарной композиции с сурьмой. Состав и комнатные значения параметров образцов приведены в таблице.

Для начала были взяты образцы 3 и 4 с 0.1 Cu. Предстояло определить оптимальный состав добавки, Си или CuSb. Ранее было показано, что такая замена в образцах с 0.3 и 0.6 Си не изменяет концентрацию дырок Р<sub>н</sub>, но заметно повышает их подвижность µ, в результате величина ZT в интервале 500-700 K при 0.6 CuSb оказывается не ниже 0.8, в то время как при 0.6 Си она достигает только 0.72 и лишь при 700 К. На образцах 3, 4 были измерены коэффициент Холла R<sub>н</sub> и электропроводность о в цикле 300-700-300 К, результаты представлены на рис. 1. Видно, что кривая  $R_H(T)$  для образца 4 опустилась вниз,  $P_H$ увеличилась и при всех T стала выше  $N_{\text{Cu}}$ , что указывает на участие в легировании  $V_{Z_{D}}$ . Изменения более сложного характера произошли в  $\sigma$ . При нагревании, несмотря на увеличение плотности дырок, о образца 4 вплоть до 600 К ниже, чем образца 3. Обратная ситуация имеет место только при более высоких T, а также при охлаждении до T ≈ 450 K. Дальнейшее понижение температуры рост о замедляет: увеличение рассеяния дырок на дефектах в образце 4 возвращает его о меньшие значения. Изменения претерпевает и холловская подвижность: на кривой ц(Т) состава 4  $Cu_xZn_{1-x}Sb$ , x=0.001 наблюдается четко выраженный температурный гистерезис, значительно уменьшается величина особенно в интервале

пониженных Т, при нагревании появляется аномальной область Т со скачком и — всё это ранее наблюдалось в образцах ZnSb:Cu, когда содержание Си становилось больше 0.15 ат.%, и связывалось с трансформацией V<sub>Sb</sub> в антиструктурные дефекты Си<sub>Sb</sub> при низких Т и с обратной перестройкой дефектов при высоких Т [1]. Возникновение этих структурных процессов при введении малой концентрации CuSb, по всей видимости, инициируется ростом исходной концентрации V<sub>Sb</sub> в ответ на увеличение числа  $V_{Z_{D}}$  при добавлении сурьмы. Возросшее число  $V_{Sb}$ стимулирует процесс их заполнения атомами Си, сильно рассеивающими дырки. В ZnSb с большим содержанием CuSb реализуется иная ситуация. Дополнительные атомы Sb не создают в заметном количестве  $V_{Zn}$ , а занимают свободные узлы в своей подрешетке, улучшая микроструктуру легированного материала и тем самым увеличивая ц, о и ZT. В образце 4, наоборот, кристаллическая решетка становится более дефектной, поэтому и изменения свойств обратные. Интерпретация находит подтверждение в результатах второго цикла, который дополнительно включал охлаждение образцов 3 и 4 до 77 К (рис. 1, начало и конец цикла обозначены точками А и В). Обнаружено, что глубокое охлаждение увеличивает Рн. Это означает, что понижение Т перераспределяет примесные атомы по возможным локализациям в кристалле: концентрация акцепторов Cu<sub>Zn</sub> уменьшается, освободившиеся узлы  $V_{Zn}$ , участвуя в легировании, повышают  $P_H$ благодаря вдвое большей акцепторной активности по сравнению с атомом Си; атомы Си, покинувшие места в подрешетке Zn, локализуются в свободных узлах подрешетки Sb.

Таблица. Состав и некоторые свойства тестируемых образцов при 300 К

Номер образца	Примесь ат. %	Холловская1 концентрация Р <sub>н</sub> , 10 <sup>19</sup> см <sup>-3</sup>	Коэффициент Зеебека S , мкВ·К <sup>-1</sup>	Электропровод- ность
1	Cu, 0.05	1.1	203	460
2	CuSb, 0.05	1.6	192	450
3	Cu, 0.1	1.7	158	770
4	CuSb, 0.1	2.3	137	640
5	Cu, 0.15	2.4	142	930
6	CuSb, 0.15	2.9	130	790
7	Ag, 0.05	0.75	221	325
9	Ag, 0.15	1.8	145	615
10	AgSb, 0.15	2.1	147	720

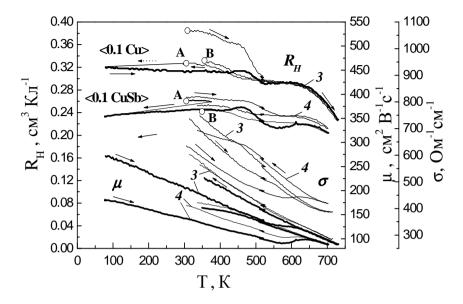


Рис. 1. Температурные зависимости кинетических коэффициентов в зависимости от состава акцепторной добавки для двух последовательных циклов, второй дополнительно включал охлаждение образца от 300 до 77 К. Тонкие линии относятся к результатам первого цикла.

Образование дефектов  $Cu_{Sb}$  в образце 3 приводит к тем изменениям в подвижности, которые обсуждались выше и хорошо видны на рис. 1. Изменения в свойствах образца 4 те же по своей сути, но в количественном отношении гораздо более значительные. Дефекты  $Cu_{Sb}$  в данном материале существуют изначально, глубокое охлаждение лишь увеличивает их число, что делает более резким скачок  $\mu$  в аномальной области T и более убедительной новую особенность на кривых  $R_H(T)$  при этих T — наличие минимума и связанное с ним обратное соотношение величин  $R_H$  для прямого и обратного хода температуры. Последние эффекты являются отражением достаточно высоких относительных концентраций примесных и собственных дефектов, при которых процессы перестройки  $Cu_{Sb} \rightarrow V_{Sb}$  и последующей локализации атомов Cu в  $V_{Zn}$  способны заметно понижать  $P_H$ .

Итак, можно сделать следующее заключение: состав ZnSb:CuSb в отличие от ZnSb:Cu с содержанием 0.1 Cu менее эффективен из-за меньших значений  $\alpha$  при всех T и более низкой  $\sigma$  в диапазоне 300-600 K.

Чтобы убедиться, что полученный результат о влиянии состава добавки на свойства отражает общую закономерность слабого легирования ZnSb медью, мы продолжили исследования на образцах ZnSb с содержанием 0.05 и 0.15 at.% Сu. На рис. 2 представлены данные по  $R_{\rm H}$  и  $\mu$  для образцов I и I и I и и и и I

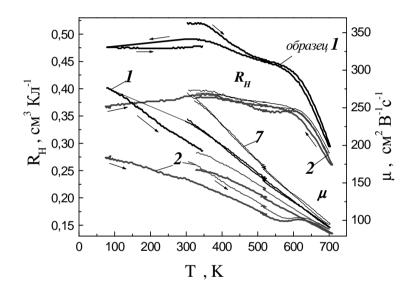


Рис. 2. Температурные зависимости  $R_H$  и  $\mu$  для образцов ZnSb c 0.05 at.% Cu (1, 2). Тонкие линии относятся к первому циклу на образце 2. Кривая  $\mu(T)$  с номером 7 относится к образцу с 0.05 Ag.

По термоэлектрической эффективности образец 1 уступает составу 3, прежде всего, благодаря гораздо меньшей  $\sigma$  из-за более низкой  $P_H$ , а главное, из-за снижения общего уровня  $\mu$  относительно кривой  $\mu(T)$  для образца 3 (рис. 1), которое можно объяснить присутствием дважды заряженных вакансий цинка. Согласно результатам, относительная доля их в легировании растет с понижением N примеси, причем сильнее при замене

Cu на CuSb. Добавка 0.15 at.% Cu превышает оптимальный уровень легирования, необходимый для получения максимальных величин ZT.

Теперь о главном в легировании ZnSb серебром. Ясно, что поведение Ад должно иметь свои особенности, определяемые взаимодействием примесных атомов с собственными атомами и дефектами кристалла. Набор возможных положений атомов Ад в решетке и предпочтение, которое атомы Ад будут отдавать тем или иным позициям в зависимости от концентрации и температуры, должны иметь специфику, связанную с различием атомов Ад и Си. Для подтверждения можно сравнить, например, образцы с наименьшим уровнем легирования (рис.2). Целый ряд данных отличают образец 7 от образца 1, все они говорят о том, что  $V_{Z_{D}}$  при введении Ag не принимают заметного участия в легировании. Этого нельзя сказать в отношении их роли в образце 1: благодаря присутствию  $V_{Zn}$   $P_H$  в образце 1 при 500 K в 1.4 раза превосходит  $N_{Cu}$ . Результаты сопоставления свойств Сu- и Ag-легированного ZnSb с содержанием примеси 0.15 at.% (5 и 9) тоже иллюстрируют различия в поведении Ад и Си, однако характер их другой. Как и при 0.05 at.% примеси, замена Си на Ад приводит к уменьшению начальной Рн. однако при  $T \ge 600 \text{ K}$  различие исчезает, обе кривые  $R_H(T)$  выходят на одно и то же плато, соответствующее концентрации примеси. Подвижность в образце с Си в этом случае выше, несмотря на большую величину Рн.

Если теперь сравнить свойства образцов с AgSb и CuSb при значении х = 0.0015 (10 и 6), то оказывается, что дополнительное присутствие Sb в образце с Ag только улучшает его свойства, увеличивая значения ц и сохраняя пренебрежимо малые гистерезис и излом на кривой μ(Т). Значимость последних эффектов заметно возрастает лишь при охлаждении до 77 К, однако немонотонность в изменении R<sub>H</sub> в диапазоне 500-600 К, наблюдаемая в образце 6, при этом не появляется. Таким образом, изменения в поведении акцепторной добавки с серебром при вариации ее состава весьма противоречивы, однозначно лишь то, что при введении Ад область перспективных составов смещается в сторону более высокого легирования. Результаты для состава с 0.15 at.% AgSb демонстрируют возможность получить оптимум в генерации дырок и минимум в их рассеянии. Какие значения ZT реализованы в настоящее время, показывают измерения термоэлектрических свойств (рис. 3), представлены данные для двух наиболее перспективных легированных образцов 10 и 3. Эффективность их одинакова, в диапазоне 550-700 К значения ZT не ниже 1.0.

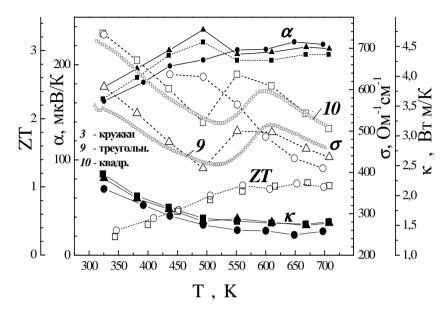


Рис. 4. Термоэлектрические свойства и эффективность лучших образцов ZnSb с примесями Cu и Ag. Сплошные кривые 9 и 10 относятся к σ тонких образцов.

Соавтор Шабалдин А.А. благодарен за финансовую поддержку проекту РФФИ 14-08-31678 мол а.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Прокофьева Л.В., Константинов П.П., Шабалдин А.А., Пшенай-Северин Д.А., Бурков А.Т., Федоров М.И., ФТП, т.48, 12, 2014, с. 1611-1620.